Searching PAJ Page 1 of 2

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

08-055363

(43) Date of publication of application: 27.02.1996

(51) Int. Cl.

G11B 7/14

(21) Application number : 06-190462

(71) Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

(22) Date of filing:

12. 08. 1994

(72) Inventor: HAYASHI HIDEKI

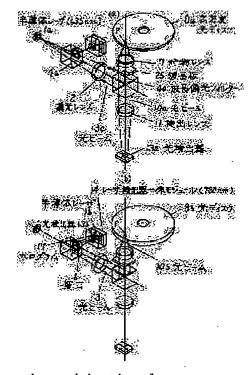
URAIRI KENICHIROU MIZUNO SADAO

KANEUMA YOSHIAKI

(54) OPTICAL HEAD

(57) Abstract:

PURPOSE: To perform a recording/reproducing on an optical disk having the different thickness of a base material or a different dealing wavelength in an optical information reproducing device. CONSTITUTION: This device has a laser detector integration module 14 including a semiconductor laser la having a first wavelength for reproducing a first optical disk and a semiconductor laser 1b having a second wavelength for reproducing a second optical disk. The second optical disk which differents in the thickness or in the dealing wavelength from the first disk can be reproduced without any problem by displacing the light emitting source of the semiconductor laser 1b to a direction in an optical axis from the light emitting source of the semiconductor laser la. The reproducing of an optical disk having the different thickness of the base material or the different wavelength is made possible with simple



constitution by using one pair of a condensing lens and an objective lens.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

09. 10. 1998

[Date of sending the examiner's decision 03.10.2000

of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration

BEST AVAILABLE COPY

| [Date of final disposal for application] | |
|--|--------------|
| [Patent number] | 3240846 |
| [Date of registration] | 19. 10. 2001 |
| [Number of appeal against examiner's decision of rejection] | 2000-17466 |
| [Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection] | 02. 11. 2000 |
| [Date of extinction of right] | |

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開

特開平8一!

(43)公開日 平成8年(.

(51) Int.CL6

織別紀号

庁内整理番号

PI

G11B 7/14

7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数20 OL

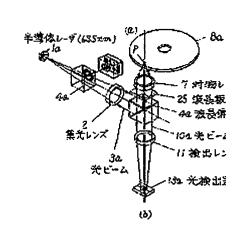
| (21)出顯番号 | 特顯平6-190462 | (71)出廢人 000005821 |
|----------|--------------------|------------------------|
| | | 松下電器產業株式会社 |
| (22)出版日 | 平成6年(1994)8月12日 | 大阪府門真市大字門真1006番 |
| | | (72) 発明者 林 秀樹 |
| | | 大阪府門真市大字門真1006番 |
| | | 应类株式会社内 |
| | | (72) 発明者 消入 賢一郎 |
| | | 大阪府門真市大字門真1006番 |
| | | 產業採式会社內 |
| | | (72) 発明者 水野 定夫 |
| | | 大阪府門真市大字門真1006番 |
| | | 產業採式会社內 |
| | | (74)代理人 弁理士 小镊治 明 (外2: |
| | | 121217, 22 |
| | | · · |

(54) 【発明の名称】 光ヘッド

(57)【要約】

【目的】 光学情報再生装置において、基材厚または対応波長の異なる光ディスクに記録・再生する。

【構成】 第1の光ディスクを再生するための第1の波 長の半導体レーザ1aと、第2の光ディスクを再生する ための第2の波長の半導体レーザ1bを含むレーザ検出 器一体モジュール14を含み、半導体レーザ1bの発光 源を半導体レーザ1a発光源より光軸方向に偏位するこ とによって、第1の光ディスクとは基材厚または対応波 長の異なる第2の光ディスクを問題なく再生することが



(2)

【特許請求の範囲】

【語求項1】第1の光源と、第1の光源とは波長の異なる第2の光源と、第1の光源からの第1の光ビームを第1の光ディスクに収束させ、第2の光源からの第2の光ビームを第1の光ビームでは基材厚の違いによる球面収差のため通常の手段では記録、再生が困難な第2の光ディスクに収束させる光収束手段と、第1の光ビームと第2の光ビームを合成する光合成分離手段と、第1の光ディスクからの反射光を分離する光分離手段と、分解された第1の光ディスクからの反射光を受光する第1の光検10出路と、第2の光源と一体に構成された第2の光検出器とを備え、第2の光ディスクからの反射光を前記光台成分解手段で分解し、第2の光ディスクからの反射光を前記光台成分解手段で分解し、第2の光ティスクからの反射光を前記光台成分解手段で分解し、第2の光検出器で受光するよう構成した光へッド。

【語求項2】第1の光源と、第1の光源とは波長の異な る第2の光源と、第1の光源からの第1の光ビームを第 1の光ディスクに収束させ、第2の光源からの第2の光 ビームを第1の光ビームの波長では対応波長の違いによ り、記録面の反射率やピット深さ等が異なり、通常の手 段では記録、再生が困難な第2の光ディスクに収束させ 20 る光収束手段と、第1の光ビームと第2の光ビームを合 成する光台成分健手段と、第1の光ディスクからの反射 光を分離する光分離手段と、分離された第1の光ディス クからの反射光を受光する第1の光検出器と、第2の光 源と一体に構成された第2の光検出器とを備え、第2の 光ディスクからの反射光を前記光合成分離手段で分離 し、第2の光検出器で受光するよう構成した光ヘッド。 【調求項3】第1の光源と、第1の光源とは波長の異な る第2の光源と、第1の光源からの第1の光ビームを第 1の光ディスクに収束させ、第2の光源からの第2の光 30 ビームを第1の光ビームでは基材厚の違いによる球面収 差のため通常の手段では記録、再生が困難な第2の光デ ィスクに収束させる光収束手段と、第1の光ビームと第 2の光ビームを合成する光合成分離手段と、第1の光源 と一体に構成された第1の光検出器と、第2の光源と一 体に構成された第2の光検出器とを備え、前記光合成分 離手段で分離された第1の光ディスクの反射光を第1の 光検出器で受光し、第2の光ディスクで反射した反射光 を第2の光検出器で受光するように構成した光ヘッド。 【請求項4】第1の光源と、第1の光源とは波長の異な る第2の光源と、第1の光源からの第1の光ビームを第 1の光ディスクに収束させ、第2の光源からの第2の光 ビームを第1の光ビームの波長では対応波長の違いによ り、記録面の反射率やピット深さ等が異なり、通常の手 段では記録、再生が困難な第2の光ディスクに収束させ る光収束手段と、第1の光ビームと第2の光ビームを台 成する光台成分健手段と、第1の光源と一体に構成され た第1の光検出器と、第2の光源と一体に構成された第 2の光検出器とを備え、前記光合成分解手段で分解され た第1の光ディスクの反射光を第1の光検出器で受光

し、第2の光ディスクで反射した反射光を第2の光検出

【詰求項5】詰求項1から4において、光台成分健手段が第1の光額の被長に対しては透過し、第2の光源の波 長に対しては反射することを特徴とする光ヘッド。

器で受光するように構成した光へっド。

2

【請求項6】請求項1、2において、第1の光ディスクからの反射光を分離する光分離手段を、光台成分能手段と第1の光額の間に配置したことを特徴とする光ヘッド

【詰求項7】詰求項6において、第1の光源の液長に対しては1/4液長の位相差を生じ第2の光源の液長に対しては1/2液長の位相差を生じる液長板を光合成分離手段と第1の光ディスクの間に設け、前記光合成分離手段を第1の光源の液長に対しては透過し、第2の光源の液長に対しては個光分離特性を有するよう構成した光へった。

【語求項8】語求項6において、第1の光線の波長に対しては1/4波長の位相差を生じる波長板を第1の光線と光合成分離手段との間に設け、光分離手段を第1の光線の波長に対しては偏光分解特性を有するよう構成し、前記光台成分離手段を第1の光線の波長に対しては透過し、第2の光源の波長に対しては反射するよう構成した光へッド。

【請求項9】請求項1、2において、第1の光ディスクからの反射光を分離する光分離手段を、光台成分能手段と第1の光ディスクの間に配置したことを特徴とする光へった

【請求項10】請求項9において、第1の光源の液長に対しては1/4 液長の位相差を生じる液長板を光分離手段と第1の光ディスクの間に設け、前記光分離手段を第1の光源の液長に対しては個光分離特性を有するよう構成し、光台成分離手段を第1の光源の液長に対しては偏光分離特性を有し、第2の光源の液長に対しては反射するよう構成したことを特徴とする光ヘッド。

【請求項11】請求項1から4において、光収束手段が 第1の光源からの光ビームを略平行光に集光する集光レ ンズと、この略平行光を第1の光ディスクに収束する対 物レンズからなることを特徴とする光ヘッド。

【請求項12】請求項1から4において、第1の光ビー 46 ムと第2の光ビームの関口を各々制限する関口制限手段 を設けたことを特徴とする光ヘッド。

【語求項13】語求項12記載において、光ディスクに対して移動する可動部を有し、対物レンズと第1の光ビームと第2の光ビームの開口を各々制限する開口訓服手段を、前記可勤部に設けたことを特徴とする光へっド。 【語求項14】語求項12において、光収束手段に第1の光ビームの開口を制限する第1の開口制限手段を設け、光合成分解手段と第2の光源との間に第2の光ビームの開口を第1の光ビームの関口より小さく制限する第2の開口制限手段を設けたことを特徴とする光へっド。 (3)

【請求項15】請求項12.13、14において. 第1 の光源と第2の光源のうち波長の長い方の光源からの光 ビームの関口数が、波長の短い方の光源からの光ビーム の開口数より小さいことを特徴とする光へっド。

3

【註求項16】光額と、この光額からの光ビームの外国 部より少なくとも2本の回折光ビームを発生する環状の 回新格子と、前記光ビームおよび回新光ビームを光ディ スクに収束させる光収束手段と、前記光ディスクから反 射光を受光する光検出器とを備えた光ヘッド。

と光合成分離手段の間に、第2の光ビームの外層部から 少なくとも2本の回折光ビームを発生する環状の回折格 子を設け、第2のディスクからの反射光を第2の光源と 一体に構成された第2の光検出器で受光するよう構成し た光ヘッド。

【請求項18】請求項16、17において、環状の回折 格子の内部の開口が、光収束手段に設けられた開口より 小さいことを特徴とする光ヘッド。

【請求項19】請求項16618において、環状の回折 格子の0次光透過率を10%以下にしたことを特徴とす 20 る光ヘッド。

【語求項20】語求項16から19において、第2の光 ディスクからの反射光のうち第2の光検出器へ入射する 光ビームが環状の回折格子に入射しないよう模成したこ とを特徴とする光へっド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は基材厚または対応被長の 異なる光ディスクを記録再生する光ヘッドに関するもの である。

[0002]

【従来の技術】半導体レーザを用いた一般的な光ヘッド を図12に示す。図12において、半導体レーザ201 から出射した光は集光レンズ202により平行な光ビー ム203となる。光ビーム203は偏光ビームスブリッ タ204にP偏光で入射することによりここを直進し て、1/4波長板205を通り、反射ミラー206で光 路を曲げられ対物レンズ207に入射する。対物レンズ 207に入射した光は結像点pに絞り込まれ、光ディス ク208の記録面上に光スポット209を形成する。次 40 できなくなり、光ヘッドの互換性はなくなる。このた に、光ディスク208で反射した光ビーム210は、再 び対物レンズ207と反射ミラー206および1/4波 長板205を通って、偏光ビームスプリッタ204に入 射する。光ビーム210は1/4波長板205の作用に よりS偏光になるため、偏光ビームスブリッタ204で 反射して、検出レンズ211とシリンドリカルレンズ2 12を通り、光検出器213に受光される。光検出器2 13は、再生信号を検出すると共に、いわゆる非点収差 法によりフォーカス制御信号を、ブッシュブル法により トラッキング副御信号を検出するように構成されてい

【0003】このような構成の光へッドに用いられる対 物レンズ207は、光ディスク208の基材厚みおよび その対応波長を考慮して作られており、厚みまたは対応 波長の異なる光ディスクに対しては、球面収差が生じて 記録再生ができなくなる。従来、コンパクトディスクや ビデオディスクあるいは光磁気ディスク装置等に用いる れる光ディスクの基材厚は全て1.2mmであり、対応 波長は780mm~830mmであったため、1つの光 【請求項17】請求項12.14において、第2の光額 10 ヘッドでこれらの光ディスクを記録再生することが可能 であった。

> 【0004】一方、近年、より高密度化を図るために、 対物レンズの開□数を大きする、あるいは使用波長を短 くする等が検討されている。しかし、以下に延べるよう に高密度化を図った光ディスクと従来の光ディスクを同 一の光ヘッドで記録再生するのは困難であった。

【0005】まず、対物レンズの関口敷を大きくするこ とに関しては、光学的な分解能が向上し、記録あるいは 再生可能な国波毅帯域を広げることができる反面。光デ ィスク208に傾きがあると、光スポット209のコマ 収差が従来以上に増加する。このため、実用的には関口 数を上げても結像性能が向上しないという問題があっ た。そこで、対物レンズの開口数を大きくしてもコマ収 差が大きくならないように、基材厚の薄い光ディスクを 用いるてコマ収差を低減するのが望ましい。前記光ディ スク208と対物レンズ207の傾きによるコマ収差 は、光ディスクの厚みを薄くすると図13のようにな る。図13の債軸は光ディスクの基付厚を、縦軸は関口 数を表しており光ディスクと対物レンズが(). 2 傾い 30 た場合の、光スポット209の光強度分布のピーク値の 劣化が等しくなる点を計算したものである。図から関口 数がり、5で光ディスクの厚みが1、2mmの場合と、 関口数が0.62で光ディスクの厚みが0.6mmの場 台は前記ピーク値の劣化がほぼ同等であることが判る。 従って、関口数を大きくする場合、光ディスクの基材厚 を薄くすることにより、光ディスクの傾きにより発生す るコマ収差を従来なみに抑えることができる。しかし、 光ディスクの基材厚を薄くした場合。上記球面収差によ り墓村厚1.2mmの光ディスクを記録再生することが め、基材厚の薄い光ディスクと1.2mmの光ディスク を1つの装置で記録再生するには2個の光ヘッドが必要 であった。

【りり06】また、使用波長を短くしても対物レンズの 関口数を大きくするのと同様に、光学的な分解能が向上 し、記録あるいは再生可能な周波数帯域を広げることが できるが、従来の波長 (780 nm) が対応波長の光デ ィスクを短波長(たとえば635 nm)の半導体レーザ で再生した場合、記録面の反射率や吸収率等の違いから 50 十分な再生信号または制御信号が得られないという問題 (4)

点が発生する。とれば、たとえば書き込み可能なCDと して規格化されたCD-R等では顕著にみられる。CD -Rの反射率の液長依存性のデータの一例を、(図1 4) に示す。CD-Rはもともと、775-820nm で反射率が65%以上と規定されているが、規定範囲外 の波長では極端に反射率が変化し、635ヵm付近の反 射率は5%程度となるものもある。また、CD-Rの再 生パワーは、O. 7mW以下と規定されている。このた め、635 n mの半導体レーザを用いた光ヘッドで上記 データのようなCD-Rも再生しようとした場合、再生 10 パワーを上限の(). 7mWとし、再生光学系の効率を仮 に100%としても再生検出系には35 mWのパワーし か得られず、非常にS/Nの良い、つまり高価な再生信 号系が必要となる。実際には、コスト等を考えた普及型 の光ヘッドでは、再生光学系の効率を50%以下に設計 する事が望ましく、635 nmでの光検出器の効率等を 考慮すると再生S/Nを確保するのは非常に困難とな る。以上の様な理由から、従来の技術では、635nm 対応の高密度光ディスクとCD-Rを、1つの光ヘッド で再生するのは非常に困難で、高密度光ディスク再生用 20 の635nmを用いた光へッドとCD、CD-R再生用 の光ヘッドをそれぞれ設ける必要があった。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】上記技術では光ヘッド が少なくとも2個必要なことからコスト高になる上に、 装置の小型化にも不都合であるという問題点があった。 本発明の目的は光学系をひとつとした上で、光源および 検出光学系のみを対応ディスクごとに設けることによ り、1つの光ヘッドで基材厚の異なる光ディスクまた は、対応波長の異なる光ディスクを記録再生することを 30 【0012】 可能とし、低コストで小型の光ヘッドを実現することに ある。また、対応ディスクごとの光源および検出光学系 のうち少なくとも一方を光源と検出系を一体としたいわ ゆるLD・PD一体モジュールとすることにより構成お よび調整の簡素化を実現することにある。

[00008]

【課題を解決するための手段】本発明は、第1の光源 と、第1の光源とは波長の異なる第2の光源と、第1の 光源からの第1の光ビームを第1の光ディスクに収束さ せ、第2の光源からの第2の光ビームを第1の光ビーム では基材厚の違いによる球面収差のため通常の手段では 記録、再生が困難な第2の光ディスクに収束させる光収 京手段と、第1の光ビームと第2の光ビームを合成する 光合成分離手段と、第1の光ディスクからの反射光を分 離する光分離手段と、分離された第1の光ディスクから の反射光を受光する第1の光検出器と、第2の光源と一 体に構成された第2の光検出器とを構え、第2の光ディ スクからの反射光を前記光合成分離手段で分離し、第2 の光検出器で受光するよう構成したものである。

の異なる第2の光源と、第1の光源からの第1の光ビー ムを第1の光ディスクに収束させ、第2の光源からの第 2の光ビームを第1の光ビームの波長では対応波長の達 いにより、記録面の反射率やピット深さ等が異なり、通 鴬の手段では記録、再生が函難な第2の光ディスクに収 束させる光収束手段と、第1の光ビームと第2の光ビー ムを合成する光合成分離手段と、第1の光ディスクから の反射光を分離する光分離手段と、分離された第1の光 ディスクからの反射光を受光する第1の光検出器と、第 2の光源一体に構成された第2の光検出器とを備え、第 2の光ディスクからの反射光を前記光合成分離手段で分 離し、第2の光検出器で受光するよう構成したものであ る。

6

[0010]

【作用】このような構成によって、1つの光へッドで基 材厚の異なる光ディスクまたは対応液長の異なる光ディ スクに対応することができ、対物レンズの関口数を上げ て高密度化を図った薄型の光ディスクと、従来の1.2 mmの光ディスクあるいは、記録再生用半導体レーザの 波長を短波長化して高密度化した短波長対応ディスク と、従来の波長対応のディスクに対して記録再生ができ る。従って、1つの光へッドで互換性を搭往にすること 無く高密度化を図ることができ、小型・低コスト化が可 能になる。

【0011】また、少なくとも一方の半導体レーザ、光 検出系にレーザ検出器一体モジュールを用いることによ り、基材厚違いあるいは対応波長違いでそれぞれ存在す る検出光学系の複雑な調整を簡略化することができ、小 型化も可能となる。

【実能例】

〈実施例1〉以下本発明の第1の実施例について、図面 を参照しながら説明する。 図1 (a) は本実施例におい て基村厚O. 6mmの高密度光ディスク8aを再生する 場合、図1(b)は基材厚1.2mmの光ディスク8b を再生する場合を示している。図1(a)において、発 振波長635nmの半導体レーザlaから出射した光ビ ームは図2(a)に示す特性を持った第1の波長偏光フ ィルタ4 a をP偏光で透過し、集光レンズ2により略平 行な光ビーム3aとなり、図2(a)に示す特性を持っ た第2の波長偏光フィルタ4aに入射する。ことで、第 2の波長偏光フィルタ4aは第1の波長偏光フィルタ4 aとは空間的に90° ねじれた状態で設置されているた め、前記光ビーム3 a は第2の波長偏光フィルタ4 a に 対してS偏光で入射する。このため、前記光ビーム3 a はことで反射して、波長板25を通り、対物レンズ7に 入射する。前記波長板25は635nmに対してπ/2 の位相差を生ずるよう設定されている。対物レンズ7に 入射した光は結像点りに絞り込まれ、基材厚り、6mm 【0009】また、第1の光額と、第1の光額とは波長 50 の高密度の光ディスク8aの記録面上に光スポット9a

を形成する。次に、光ディスク8 a で反射した光ビーム 10aは、再び対物レンズ?と波長板25を通って、第 2の波長偏光フィルタ4aに入射する。光ビーム10a は波長板25の作用によりP偏光になるため、第2の波 長偏光フィルタ48を透過して、検出レンズ11を通 り、第1の光ディスク用の光検出器13aに受光され る。光検出器13 aは、再生信号を検出すると共に、い わゆる非点収差法によりフォーカス副御信号を、ブッシ ュプル法によりトラッキング制御信号を検出するように 模成されている。

7

【0013】また、本実施例の光へッドは、発振波長7 80 nmの半導体レーザを備えた、いわゆるレーザ検出 器一体モジュール14を備えている。

【①①14】レーザ検出器一体モジュールとは、図1 (b) の14の様に半導体レーザ1bと、光ディスクか ちの反射光を分離し空間的変化を与えるホログラムと、 その反射光を受光する光検出器13bとが一体に構成さ れたもので、あらかじめモジュールを組み立てる際に光 検出器 13 b とホログラムの位置が調整されているもの である。したがって、このレーザ検出器―体モジュール 20 せることができることがわかる。つまり、本実施例で は、光学ヘッドの基準面に無調整であるいは、トラッキ ング検出用のサブビームの回転の調整のみで光学ヘッド に取り付けることができる。なお、本実施所では光ディ スクからの反射光を分離する素子をホログラムとした が、同様の効果をプリズムで得ることもできる。

【0015】図1(り)において、レーザ検出器一体モ ジュール14の半導体レーザ1りから出射した光ビーム は墓材厚1.2mmの光ディスク(たとえばCD)8b の再生に最適な集光状態となるように開□6で開□制限 (a) の特性により偏光状態に関わらず反射する。光ビ ームは集光レンズ2により前記略平行ビーム3 aに比 べ、少し発散する光ビーム3 b となり、第2の波長偏光 フィルタ4 aに入射する。光ビーム3 bは、図2 (a) の特性によりことでも偏光方向に関係なくほぼ100% 反射して、波長板25を通り、対物レンズ7に入射す る。対物レンズ?に入射した光は結像点p に絞り込ま れ、墓材厚1.2mmの光ディスク8bの記録面上に光 スポット9 Dを形成する。次に、光ディスク8 Dで反射 した光ピーム10万は、再び対物レンズ7と波長板25 を通って、第2の波長偏光フィルタ4aに入射する。光 ビーム10りは波長板25の作用により偏光状態が変化 しているが、図2 (a) の特性により、偏光状態に関わ らずほぼ100%反射して集光レンズ2を通って、さら に第1の波長偏光フィルタ4aでも同様にほぼ100% 反射してレーザ検出器一体モジュール 14の方向に向か う。レーザ検出器一体モジュールに入射した光ビーム は、ホログラム17で回折され、光検出器13bに入射 し、いわゆるSSD (SPOT SIZE DETEC

従させるためのフォーカス副御信号を、いわゆる3ビー ム方式を使ってトラック面上のトラックに追従させるた めのトラッキング制御信号を検出するように構成されて

8

【①①16】図3にはレーザ検出器一体モジュール14 に設けられた、発振波長が780mmの半導体レーザ1 りからの光ビーム3りが基材厚1.2mmの光ディスク 8 b に焦点を結んだ場合の液面収差と、発振波長が63 5 n mの半導体レーザ l b から集光レンズ 2 まで距離の 関係を示した。なお、対物レンズ7と集光レンズ2は、 それぞれの焦点距離を3mm、25mmとして、半導体 レーザ 1 aからの光ビーム3 aが基材厚(). 6 m mの高 密度光ディスクに波面収差10mλ(rms)以下で焦 点を結ぶように設計されている。この図3から半導体レ ーザ11から集光レンズ2までの距離を適当に設定する ことにより、波長635nm・基材厚0.6mmで設計 された対物レンズ・集光レンズ系で、発振波長が780 nmの半導体レーザ 1 りからの光ビームを基材厚 1.2 mmの光ディスク8 bに波面収差 1 0 m入以下で収束さ は、半導体レーザ1りから集光レンズ2までの距離を半 導体レーザ laから集光レンズ2までの距離より約8m m短く設定することにより、半導体レーザ!りからの光 ビーム3りで基材厚1.2mmの光ディスク8りを問題 なく再生するととができる。

【0017】図16に上記光学系を用いたシステムブロ ック図を示した。装置に挿入された光ディスクをカート リッジ形状等から基材厚り、6 血血の高密度光ディスク と益材厚1.2mmの光ディスクとを判別する。基材厚 を受け、前記第1の波長偏光フィルタ4aに入射し図2 30 0.6mmの高密度光ディスクと判断された場合は、6 35 nm半導体レーザ laを点灯させ、光ディスク8 a に焦点をむすび、その反射光を光検出器13aで受光す るととにより、副御信号および再生信号を得るととがで きる。また、基材厚1.2mmの光ディスクと判断され た場合は、半導体レーザ1bを点灯させ、光ディスク8 bに無点をむすび、その反射光を光鏡出器13bで受光 することにより、制御信号および再生信号を得ることが できる。

> 【①①18】本実施例の構成にすることにより、液長板 25は波長635nmに対してのみアイソレータの役目 をするだけで、波長780nmに対しては規定する必要 がなく、安価な部品を使用することができる。さらに、 第1の波長偏光フィルタと第2の波長偏光フィルタを同 一仕様のものを使用することができコストダウンが可能 である。 また、波長635mmの光ビームが基材厚 0. 6mmの高密度光ディスク8aに集光するまでの反 射面の面数を最小にすることができ、結像点りにおける 波面収差の精度が上がり良好な再生特性を得ることがで きる。

TION)方式を使って前記対物レンズ7を記録面に追 50 【0019】なお、本実施例では第1の波長偏光フィル

(6)

タの特性を図2(a)に示すものとしたが、635nm 用の通常の偏光ビームスプリッタとしても差し支えない ため、さらにコストダウンが可能である。

【0020】(実施例2)以下本発明の第2の実施例に ついて、図面を参照しながら説明する。図4(a)は本 実施例において基材厚(). 6 mmの高密度光ディスク8 aを再生する場合、図4(b)は基材厚1.2mmの光 ディスク8りを再生する場合を示している。図4(a) において、発振波長635nmの半導体レーザ1aから 出射した光はP偏光で図2(a)に示す特性を有する波 10 長偏光フィルタ4 a を透過し、さらに図2 (り) に示す 特性を有する波長偏光フィルタ4りを透過し、集光レン ズ2により略平行な光ビーム3 a となる。光ビーム3 a はミラー21で反射し、波長板5に入射し、偏光状態が 円偏光に変換され、対物レンズ7に入射する。ととで、 波長板5は、635nmに対してはπ/2の位相差を生 U. 780 nmに対してはπの位相差を生ずるよう設定 されている。対物レンズ?に入射した光は結像点pに絞 り込まれ、基材厚0.6mmの高密度光ディスク8aの 記録面上に光スポット9aを形成する。光ディスク8a 20 で反射した光ビーム10aは、再び対物レンズ?、波長 板5を通って偏光状態が5偏光に変換される。 さらにミ ラー21、集光レンズ2を通って、図2(b)に示す特 性により偏光状態に関わらず第2の波長偏光フィルタ4 りを透過し、第1の波長偏光フィルタ4 a に入射する。 光ビーム10aは、波長板5によりS偏光に変換されて いるため第1の波長偏光フィルタ4aで反射し、後出レ ンズ31を通り、第1の光検出器13aで受光される。 光鏡出器13aは、再生信号を検出すると共に、いわゆ る非点収差法によりフォーカス制御信号を、ブッシュブ 30 ル法によりトラッキング副御信号を検出するように構成 されている。

【0021】また、本真施剛の光ヘッドは、発振波長6 35 nmの半導体レーザlaとは、発光偏光方向が直行 した方向に設置され、発振波長780nmの半導体レー ザを储えた、いわゆるレーザ検出器一体モジュール 1.4 を備えている。図4(り)において、レーザ検出器一体 モジュール14の半導体レーザ10から5偏光で出射し た光ビームは、基材厚1、2mmの光ディスク(たとえ ばCD) 8 bの再生に最適な集光状態となるように関ロ 40 6で開口制限を受け、第2の波長偏光フィルタ4bで反 射し、集光レンズ2により少し発散した光ビーム3 b と なり、ミラー21で反射する。波長板5は、780nm に対してはπの位相差を与えるため光ビーム3 bは、波 長板5を通って偏光方向を90°回転させられ、対物レ ンズ?に入射する。対物レンズ?に入射した光ビーム3 bは結像点p' に絞り込まれ、基材厚1. 2mmの光デ ィスク(たとえばCD)8bの記録面上に光スポット9 りを形成する。光ディスク8りで反射した光ビーム10 bは、再び対物レンズ7を通って、波長板5に入射す

る。ここで再び陽光方向を90°回転させられ元のS偏光となってミラー21で反射し、集光レンズ2を追って第2の波長偏光フィルタ4bに入射する。図2(b)の特性により光ビーム10bはレーザ徐出器一体モジュール14の方向にほぼ100%反射される。レーザ徐出器一体モジュール14の詳細は実施例1と同様である。

10

【0022】なお、本実施例では光へッドを薄型にするためにミラー21を構成にいれたが、光へッドの性能上は無くても良く、集光レンズ2から出射した光ビーム3aまたは光ビーム3bが直接波長板5を通って対物レンズ7に入射する構成でも差し支えない。

【0023】本実施例のような構成により、波長635 nmの光ビームが基材厚り、6mmの高密度光ディスク に集光するまでの反射面の面数を最小にすることがで き、結像点pにおける波面収差の精度が上がり良好な再 生特性を得ることができる。

【0024】(実施例3)以下本発明の第3の実施例について、図面を参照しながら説明する。図5(a)は本 実施例において基材厚0.6mmの高密度光ディスク8 aを再生する場合、図5(b)は基材厚1.2mmの光 ディスク8bを再生する場合を示している。図5

(a)、(b)において、第3の実施例は第2の実施例 における波長板5のかわりに、波長板25とした。波長 板25は第1の実施例と同様に、波長635mmに対し てπ/2の位相差を生ずるよう設定されており 第1の 波長偏光フィルタ4 a と第2の波長偏光フィルタ4 b の 間に設けたものである。つまり、偏光方向を変化させる 波長板25はレーザ検出器一体モジュールからの光ビー ム3 bには関与せず、発振波長635 nmの半導体レー ザlaからの光ビーム3aの偏光方向のみを変化させる 模成としたものである。 また、本実施例では、レーザ 検出器一体モジュールからの光ビームの関口制限を対物 レンズアクチュエータ26に一体に取り付けられた可動 関口制限板で行う。つまり、高密度光ディスク8 a を再 生する場合は、対物レンズの関口すべてを使って再生 し、墓材厚1、2mmの光ディスク8bを再生する場合 は、光ディスク81の再生に最適な集光状態となるよう に可動脚口制限板を光ビーム3り中に移動させ、開口制 限を行う。本実施例は、上記光学構成以外は実施例2と 同様である。

【0025】本実施例の構成により、波長板の特性は波長780nmに対しての副約はなく、波長635nmに対してのみ通常の1/4波長板として作用すれば良く、安価な部品が使用でき、光ヘッドのコストダウンが可能である。また、レーザ検出器一体モジュールからの光ビーム3bの関口副限を光ディスク8bに収束光学系を追従させる対物レンズアクチュエータ26に一体にとりつけることにより、この対物レンズアクチュエータ26が光ディスクの偏心による記録トラックの移動に追従した50場合に発生する収束光費の低下、および収束スポットの

(7)

収差増大を低減することができる。

【10026】 (実施例4) 以下本発明の第4の実施例に ついて、図面を参照しながら説明する。

11

【0027】図6(a)は本実施例において基特厚(). 6mmの高密度光ディスク8aを再生する場合。図6 (b) は基材厚 1. 2 mmの光ディスク8 b を再生する 場合を示している。図6(a)において、発振波長63 5 nmの半導体レーザlaから出射した光ビームは図2 (a) に示す特性の平行平板波長偏光フィルタ44a表 面で反射し、図2(b)に示す特性の波長偏光フィルタ 4 bを透過し、集光レンズ2により略平行な光ビーム3 aとなる。光ビーム3aは波長板5を透過して円偏光に 変換され、対物レンズ7に入射し、光は結像点pに絞り 込まれ、基材厚り、6 mmの高密度光ディスク8 a の記 録面上に光スポット9aを形成する。被長板5は第2の 実施例と同様。635 nmに対してはπ/2の位相差を 生じ、780mmに対してはπの位相差を生ずるよう設 定されている。光ディスク8aで反射した光ビーム10 aは、再び対物レンズ7、波長板5を通って偏光方向が る。光ビーム10 a は図2(り)の特性により偏光状態 に関わらず波長偏光フィルタ4 b を透過して平行平板波 長偏光フィルタ44 a に入射する。. 波長板5によって 偏光方向を90°回転させられ、P偏光で入射した光ビ ーム10 a は平行平板波長偏光フィルタ4 4 a を透過 し、検出レンズ51を通って第1の光検出器13aで受 光される。光検出器13aは、再生信号を検出すると共 に、平行平板波長偏光フィルタ448を透過することに よって生ずる非点収差を検出する、いわゆる非点収差法 ラッキング制御信号を検出するように構成されている。 【0028】また、本実施例の光へッドは、発振波長6 35 nmの半導体レーザlaとは、発光偏光方向が直行 した方向に設置された発振波長780 nmの半導体レー ザを備えた、いわゆるレーザ検出器一体モジュール 1.4 を備えている。 構成を図6(り)に示したが、 集光系お よび検出系は第2の実施例の配置と同様である。

【0029】本実施例の構成により、平行平板の波長偏 光フィルタを用いることによって検出光に非点収差を発 生させているため特別の検出光学系を必要とせず部品点 40 数を削減でき、安価な光ヘッドを実現することができ

【0030】なお、本実施例では平行平板波長偏光フィ ルタの特性を図2(a)に示すものとしたが、635 n m用の通常の偏光ビームスプリッタとしても差し支えな いため、さらにコストダウンが可能である。また、平行 平仮へのに入射角度は45°より大きな角度で設計する のがよい。

【0031】(実施例5)以下本発明の第5の実施例に ついて、図面を参照しながら説明する。

12

【0032】図?(a)は本実施例において基材厚(). 6mmの高密度光ディスク8 a を再生する場合、図7 (b) は基材厚1.2mmの光ディスク8bを再生する 場合を示している。図7(a)において、第1のレーザ 検出器一体モジュール74の発振波長635nmの半導 体レーザ1 aから出射した光ビーム63 aは、P偏光で 図2(a)に示す特性の波長偏光フィルタ4aに入射す る。波長偏光フィルタ4 a を透過した光ビーム63 a は、対物レンズ67によって結像点pに絞り込まれ、高 密度光ディスク8 a の記録面上に光スポット 9 a を形成 する。次に、光ディスク8 a で反射した光ビーム? 0 a は、再び対物レンズ67を通って、波長偏光フィルタ4 aに入射する。光ビーム? ()aは波長偏光フィルタ4a を直進して、第1のレーザ鈴出器一体をジュール?4に 入射する。第1のレーザ徐出器―体モジュールに入射し た光ビームは、第1のホログラム77で回折され、第1 の光検出器73に入射し、いわゆるSSD方式を使って 前記対物レンズ?を記録面に追従させるためのフォーカ ス制御信号を、いわゆる3ビーム方式を使ってトラック 90 回転し、波長偏光フィルタ4 b に P 偏光で入射す 20 面上のトラックに追従させるためのトラッキング制御信 号を検出するように構成されている。

【0033】また、本真能例の光へッドは、第1のレー ザ検出器一体モジュール?4の発振波長635nmの半 導体レーザ!aとは、発光偏光方向が直行した方向に設 置され、発振波長780nmの半導体レーザ1bを備え た。第2のレーザ検出器一体モジュール61を備えてい る。第2のレーザ検出器一体モジュール61の詳細を図 8に示す。図8において半導体レーザ1りから出射した 光ビーム63 bはミラー82で反射し、円環状のグレー によりフォーカス制御信号を、プッシュプル法によりト 30 ティング83により3ビームトラッキング用のサブビー ムが生成される。グレーティング83は、図9で示す滞 深さDが、グレーティングの屈折率を立として、(n-1) が光ピーム63 bの波長のN/2倍、また平面部し 1と潜部し2の比が1:1となっており理論的には0次 光の効率が0%となっている。つまり、円環状グレーテ ィング83の内径は0次光の関口制限となっており、基 材厚1.2mmの光ディスク(たとえばCD)8bの再 生に最適な集光状態となるように光ビーム63bを開口 制限している。 図7(り)において5 偏光で第2のレー ザ鈴出器一体モジュール61から出射した光ビーム63 bは、波長偏光フィルタ4 a で反射し、対物レンズ67 に入射し、結像点p に絞り込まれ、光ディスク8bの 記録面上に光スポット9bを形成する。光ディスク8b で反射した光ビーム70 bは、再び対物レンズ67を通 って、図2(b)の特性により波長偏光フィルタ4 aで ほぼ100%反射され、レーザ検出器一体モジュール6 1に入射する。第2のレーザ検出器一体モジュール61 に入射した光ビーム70bは、第2のホログラム17で 回折され、光鏡出器 13 bに入射し、いわゆるSSD方 50 式を使って前記対物レンズ67を記録面に追従させるた

めのフォーカス副御信号を、いわゆる3ビーム方式を使 ってトラック面上のトラックに追従させるためのトラッ キング制御信号を検出するように構成されている。

【0034】本実施例の構成により、二つのレーザ検出 器一体モジュールを用いた簡単な光学構成を実現するこ とができ、小型で安価な光ヘッドを実現することができ る。また、基村厚1.2mmの光ディスク再生時の関口 制限を図8のようにグレーティング8の部分で行うこと により、トラッキング用のサブビームのレンズ閉口での けられを少なくすることができ半導体レーザ l b からの 10 器一体モジュール l 4 を備えている。図 l () (b) にお 光の利用効率を向上させることができる。

【0035】また、本実施例の構成により、波長635 nmの光ピームが基材厚り、6 mmの高密度光ディスク に集光するまでの反射面を皆無にすることができ、結像 点pにおける波面収差の領度が上がり良好な再生特性を 得ることができる。

【10036】なお、本実施例では第1のレーザ検出器一 体モジュールから出射した波長635 nmの偏光方向を P偏光としたが、波長偏光フィルタの特性を図2(b) に示す特性に変更することによって、第1のレーザ検出 20 ンズ、対物レンズ系を用いて波長780mmの光ビーム 器一体モジュールの偏光方向をS偏光としても差し支え ない。この場合、第2のレーザ検出器一体モジュールの 偏光方向はS偏光となることはいうまでもない。

【0037】上記の様に、液長偏光フィルタの特性を変 更することによって入射する偏光方向を変えることがで きる。これによって、各レーザ検出器一体モジュールの 設置方向を任意に変えることができ、立ち上げミラー等 を構成に追加することによって薄型光ヘットを実現する ことが可能になる。

【① 038】 (実施例6)以下本発明の第6の実施例に 30 ついて、図面を参照しながら説明する。図10(a)は 本実施例において基材厚1.2mm、波長635nm対 応の高密度光ディスク108aを再生する場合。図10 (b) は基材厚1.2 mm波長780 nm対応の光ディ スク8bを再生する場合を示している。図10(a)に おいて、発振波長635nmの半導体レーザlaから出 射した光ビームは図2(a)に示す特性を持った第1の 波長偏光フィルタ4 a をP 偏光で通過し、集光レンズ1 02により昭平行な光ビーム103aとなる。光ビーム 103aは図2(a)に示す特性を持った第2の液長偏 40 光フィルタ4aにS偏光で入射することによりここで反 射して、波長板25を通り、対物レンズ107に入射す る。とこで、波長板25は第1の実施例と同様。635 nmに対してはπ/2の位相差を生ずるよう設定されて いる。対物レンズ107に入射した光は結像点pに絞り 込まれ、基材厚1.2mmの高密度の光ディスク108 aの記録面上に光スポット109aを形成する。次に、 光ディスク108aで反射した光ビーム110aは、再 び対物レンズ107と波長板25を通って、第2の波長 偏光フィルタ4 a に入射する。光ビーム110 a は波長 50 応の高密度光ディスク108 a を再生する場合。図11

板25の作用により P 偏光になるため、第2の液長偏光 フィルタ4 & を直進して、検出レンズ111を通り、第 1の光ディスク用の光検出器13aで受光される。光検 出器13 a は、再生信号を検出すると共に、いわゆる非 点収差法によりフォーカス副御信号を、ブッシュブル法 によりトラッキング制御信号を検出するように構成され ている。

【10039】また、本実施例の光ヘッドは、発振波長7

80 nmの半導体レーザを備えた、いわゆるレーザ検出

14

いてレーザ検出器一体モジュール 14の詳細および光デ ィスク8りまでの光学構成は実施例1と同様である。 【① 040】ただし、本実能例では、高密度光ディスク 108aと光ディスク8bの基材厚さがともに1.2m mであるが、実施例1同様、780nmの半導体レーザ 1 bから集光レンズ1 () 2 までの距離を適当に設定する ことにより、光ビーム103bを基材厚1.2mmの光 ディスク8 bに波面収差10m入以下で収束させること ができる。つまり、波長635ヵmで設計された集光レ

103bで、光ディスク8bを問題なく再生できる。 【0041】以上の様な光学系を用いることにより、波 長635nm対応の高密度光ディスク108aを再生す る場合は、半導体レーザlaを点灯させ、光ディスクl 08aに焦点をむすび、その反射光を光検出器13aで 受光することにより、再生信号および副御信号を得るこ とができる。また、波長780mm対応のの光ディスク 8 bを再生する場合は、半導体レーザ1bを点灯させ、 光ディスク8bに焦点をむすび、その反射光を光検出器 13 bで受光することにより、再生信号および調剤信号 を得ることができる。

【1)()42]本実施例の構成により、液長板25は波長 635nmに対してのみアイソレータの役目をするだけ で、波長780 nmに対しては規定する必要がなく、安 価な部品を使用することができる。さらに、第1の波長 偏光フィルタと第2の波長偏光フィルタを同一仕様のも のを使用することができコストダウンが可能である。

【0043】また、本実施例の構成により、波長635 nmの光ピームが基材厚り、6 mmの高密度光ディスク に集光するまでの反射面の面数を最小にすることがで き、結像点gにおける波面収差の精度が上がり良好な再 生特性を得ることができる。

【0044】なお、本実施例では第1の波長偏光フィル タの特性を図2 (a) に示すものとしたが、635nm 用の通常の偏光ビームスプリッタとしても差し支えない ため、さらにコストダウンが可能である。

【1)()45】(実施例7)以下本発明の第7の実施例に ついて、図面を参照しながら説明する。図11(a)は 本実施例において基材厚1.2mm、液長635nm対 (9)

16

(b) は基材厚1.2 mm波長780 nm対応の光ディ スク8bを再生する場合を示している。図11(a)に おいて、第1のレーザ検出器一体モジュール135の発 緩波長635nmの半導体レーザlaから出射した光ビ ーム123 aは、P偏光で波長偏光フィルタ4 aに入射 する。図2(a)に示す特性により波長偏光フィルタ4 aを還過した光ビーム123aは、対物レンズ107に よって結像点pに絞り込まれ、基材厚1.2mmの高密 度光ディスク108aの記録面上に光スポット109a 30aは、再び対物レンズ107を通って、図2(a) に示す特性を持った波長偏光フィルタ4 a に入射する。 光ビーム130aは波長偏光フィルタ4aを直進して、 第1のレーザ検出器一体モジュール135に入射する。 第1のレーザ検出器―体モジュール135に入射した光 ビーム123aは、ホログラム77で回折され、光検出 器73に入射し、いわゆるSSD方式を使って前記対物 レンズ107を記録面に追従させるためのフォーカス制 御信号を、いわゆる3ビーム方式を使ってトラック面上

15

検出するように構成されている。 【0046】また、本実施例の光へッドは、第1のレー が鈴出器一体モジュール 135の半導体レーザとは、発 光偏光方向が直行した、発振波長780 n mの半導体レ ーザを備えた。第2のレーザ検出器一体モジュール61 を備えている。四11(b)において第2のレーザ検出 器一体モジュール61の詳細は実施例5と同様である。 【0047】ただし、本実施例は、高密度光ディスク1 08aと光ディスク8bの基材厚さがともに1.2mm であるが、実施例1回様、発振波長780mmの半導体 30 レーザ11か対物レンズ107までの距離を適当に設定 することにより、光ビーム123bを基材厚1.2mm の光ディスク8 bに波面収差10m λ以下で収束させる ことができる。つまり、液長635nmで設計された集 光レンズ、対物レンズ系を用いて波長?80nmの光ビ ーム123bで、光ディスク8bを問題なく再生でき る。

【①①48】以上の様な光学系を用いることにより、波 長635nm対応の高密度光ディスク108aを再生す る場合は、半導体レーザlaを点灯させ、光ディスク1 40 08aに焦点をむすび、その反射光を光検出器73で受 光することにより、再生信号および制御信号を得ること ができる。また、波長780mm対応の光ディスク8b を再生する場合は、半導体レーザlbを点灯させ、光デ ィスク8 b に 魚点をむすび、その反射光を光検出器 13 bで受光することにより、再生信号および制御信号を得 ることができる。

【0049】実施例5同様、本実施例の構成により、二 つのレーザ検出器一体モジュールを用いて簡単な光学機 成を実現することができ、小型で安価な光へッドを実現 50 【図7】本発明の第五の実施例における光学へッドの側

【0050】また、本実施例の構成により、波長635 nmの光ビームが基材厚り、6 mmの高密度光ディスク に集光するまでの反射面を皆無にすることができ、結像 点pにおける液面収差の錯度が上がり良好な再生特性を

得ることができる。

することができる。

【①051】なお、本実施例では第1のレーザ検出器一 体モジュールから出射した液長635 nmの偏光方向を P偏光としたが、波長偏光フィルタの特性を図2(b) を形成する。光ディスク108aで反射した光ビーム1 10 に示す特性に変更することによって、第1のレーザ検出 器一体モジュールの偏光方向をS偏光としても差し支え ない。この場合、第2のレーザ検出器一体モジュールの 偏光方向はS偏光となることはいうまでもない。

> 【0052】また、実施例5と同様波長偏光フィルタの 特性を変更することによって入射する偏光方向を変える ことができる。これによって、各レーザ検出器一体モジ ュールの設置方向を任意に変えることができ、立ち上げ ミラー等を構成に追加することによって薄型光ヘッドを 実現することが可能になる。

のトラックに追従させるためのトラッキング制御信号を 20 【① 053】なお、本発明の実施例1から7では波長偏 光フィルタの特性を図2(a)または図2(b)に示し たが、用途に応じて図15(a)または図15(b)に 示す特性の波長偏光フィルタで代用しても差し支えな

> 【0054】また、上記実施例はいずれも記録されたデ ータを再生する場合のことをのべたが、データを記録で きるシステムの場合にデータを記録する場合にも本技術 は利用できる。

[0055]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、第1の光 源と、第1の光源とは波長の異なる第2の光源と、光収 東手段と、光合成分離手段と、レーザ負出器一体モジュ ールと、第1と第2の光検出器とを設けることにより、 一組の集光光学系を用いた簡単な構成の光ヘッドで、基 材厚の異なるディスクあるいは、対応液長の異なるディ スクを問題なく再生することが可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第一の実施例における光学へッドの側 面図

【図2】本発明の実施例における波長偏光フィルタの特

【図3】780mm半導体レーザの出射位置とディスク 上の収差との関係を示す図

【図4】本発明の第二の実施例における光学ヘッドの側

【図5】 本発明の第三の実施例における光学へっドの側 図面

【図6】本発明の第四の実施例における光学へッドの側

(10)

特開平8-55363

図面

【図8】 本発明の第五の実施例におけるレーザ検出器一体をジュールの詳細図

17

【図9】本発明の第五の実施例におけるレーザ検出器一体モジュールのグレーティングの筋面図

【図10】 本発明の第六の実施例における光学ヘッドの 側面図

【図11】本発明の第七の実施例における光学ヘッドの 側面図

【図12】従来技術における光学へッドの側面図

【図13】光学情報記録再生装置におけるレンズの関口 数と光ディスク厚みとの関係図

【図14】CD-Rにおける反射率と波長の特性の一例を示す図

【図15】本発明の実施例における別の特性の波長偏光 フィルタの特性図

【図16】本発明の実施例におけるシステムブロック図 【符号の説明】

la 発振波長635nmの半導体レーザ

1b 発振波長780nmの半導体レーザ

2 集光レンズ

3a. り 光ビーム

4a、b 波長偏光フィルタ

5 波長板

6 開口

7 対物レンズ

8a 基材厚(). 6 mm高密度光ディスク

8b 基材厚1.2mm光ディスク

9a. b 光スポット

10a, b 光ビーム

11 検出レンズ

13a、b 光検出器

14 発振波長780 nmのレーザ検出器一体モジュー

17 ホログラム

*21 反射ミラー

25 波長板

26 対物レンズアクチュエータ

27 可動開口制限板

31 検出レンズ

4.4 平行平板波長偏光フィルタ

63a, b 光ビーム

67 対物レンズ

73 光検出器

10 74 発振波長780 n m のレーザ検出器 一体モジュール

18

77 ホログラム

103a, b光ビーム

107 対物レンズ

108a 基料厚1.2mm635nm対応高密度光ディスク

109a, b 光スポット

110a, b 光ビーム

123a, り 光ビーム

20 135 発録波長635nmのレーザ後出器―体モジュール

201 半導体レーザ

202 集光レンズ

203 光ビーム

204 偏光ビームスプリッタ

205 1/4波長板

206 反射ミラー

207 対物レンズ

208 光ディスク

209 光スポット

210 反射光

211 検出レンズ

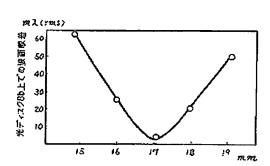
212 シリンドリカルレンズ

213 光検出器

*

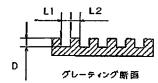
_ . .

[図3]

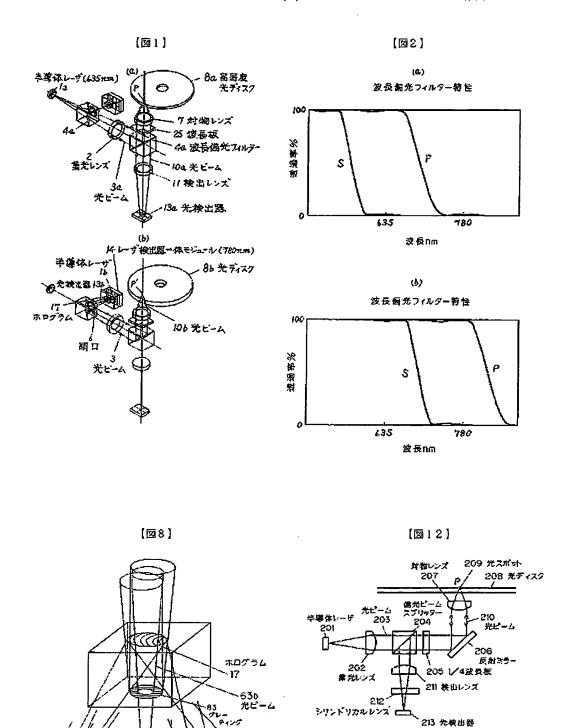


単導体レーザー1bから第光レンズ2までの単盤

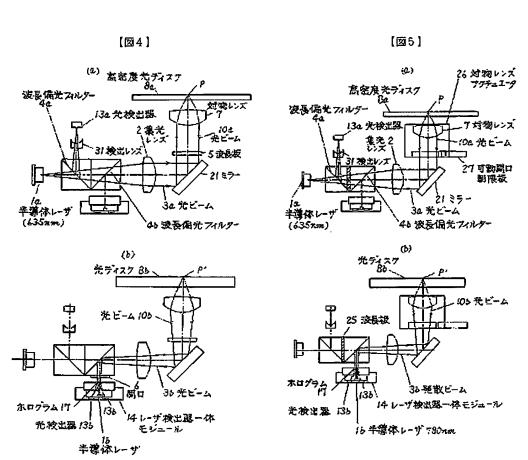
[図9]

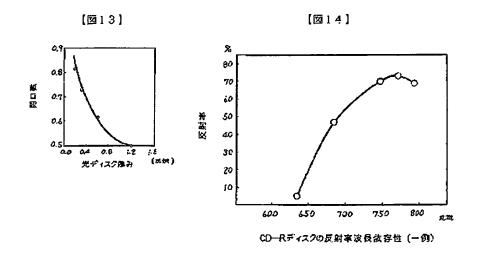


(11) 特開平8-55363

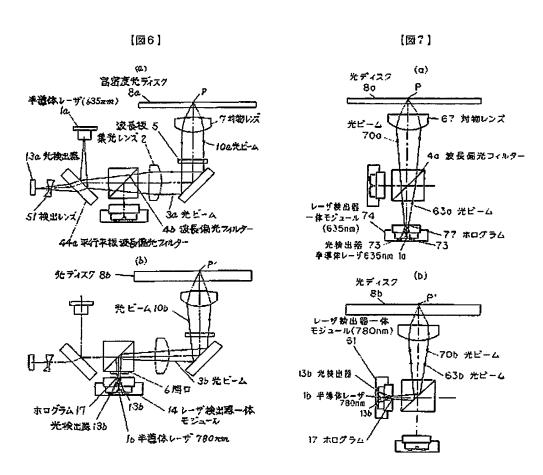


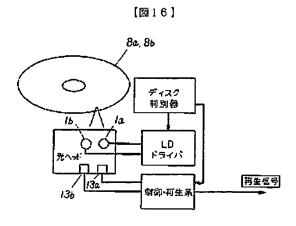
(12) 特開平8-55363



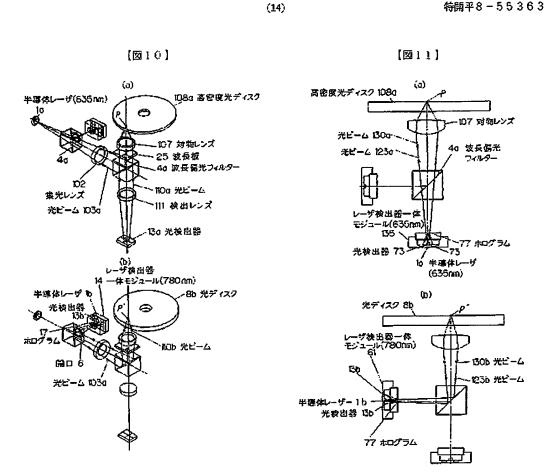


(13) 特開平8-55363





特開平8-55363



http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontentdben.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/...

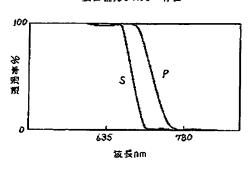
7/13/2006

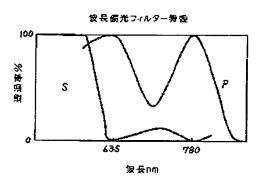
(15)

特開平8-55363

[図15]







フロントページの続き

(72)発明者 金馬 慶明 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES |
| FADED TEXT OR DRAWING |
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS |
| ☐ CRAY SCALE DOCUMENTS |
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT |
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
| □ other: |

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.